

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**

**NORME DE LA CEI**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

**IEC STANDARD**

**Publication 60-4**

Première édition — First edition

1977

DEUXIÈME IMPRESSION 1987

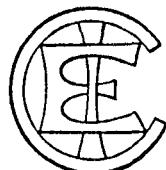
SECOND IMPRESSION 1987

**Techniques des essais à haute tension**

**Quatrième partie: Guide d'application des dispositifs de mesure**

**High-voltage test techniques**

**Part 4: Application guide for measuring devices**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé

Genève, Suisse

## SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE .....	6
PRÉFACE .....	6
INTRODUCTION .....	8
SECTION UN – GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1. Domaine d'application .....	8
2. Objet .....	8
SECTION DEUX – MESURE DES TENSIONS CONTINUES	
3. Généralités .....	8
4. Dispositifs de mesure de la valeur permanente des tensions continues .....	10
5. Dispositifs de mesure de la tension d'ondulation .....	10
6. Détermination des rapports de division de tension et des coefficients de conversion .....	12
7. Détermination de la réponse amplitude-fréquence d'un circuit de mesure .....	12
8. Sources d'erreurs possibles et précautions .....	12
SECTION TROIS – MESURE DES TENSIONS ALTERNATIVES	
9. Généralités .....	14
10. Dispositifs de mesure de l'amplitude des tensions alternatives .....	14
11. Dispositifs de mesure de l'amplitude des harmoniques .....	16
12. Détermination des rapports de division et des coefficients de conversion .....	16
13. Détermination de la réponse d'amplitude-fréquence d'un circuit de mesure .....	18
14. Sources d'erreurs possibles et précautions .....	18
SECTION QUATRE – MESURE DES TENSIONS DE CHOC	
15. Généralités .....	18
16. Constituants du circuit de mesure .....	20
16.1 Diviseur de tension .....	20
16.2 Conducteur à haute tension .....	20
16.3 Résistance d'amortissement .....	22
16.4 Oscilloscopie .....	22
16.5 Voltmètre de crête .....	22
16.6 Câble coaxial et dispositifs d'adaptation .....	24
16.7 Retours de terre .....	24
17. Détermination du rapport des diviseurs de tension et des coefficients de conversion .....	24
18. Réponse d'un circuit de mesure .....	26
19. Modalités expérimentales pour mesurer la réponse à l'échelon unité .....	28
20. Détermination des paramètres de réponse à partir des oscillogrammes de réponse à l'échelon .....	30
20.1 Détermination du point virtuel initial $T_0'$ et de l'amplitude unité .....	30
20.2 Détermination du temps de réponse $T$ .....	30
20.3 Détermination du temps de distorsion initial $T_0$ .....	32
20.4 Détermination du temps de réponse $T_t$ du circuit sans conducteur haute tension .....	32
20.5 Détermination de la zone de résonance .....	34
20.6 Détermination du temps de réponse partiel $T_a$ .....	34
21. Détermination des paramètres de réponse par la méthode de l'éclateur à sphères .....	34
21.1 Détermination du temps de réponse $T$ .....	34
21.2 Détermination du temps de réponse partiel $T_a$ ou $T'_a$ .....	36
21.3 Détermination du temps de réponse $T_t$ du circuit de mesure sans conducteur haute tension .....	36
21.4 Détermination de la zone de fréquence de résonance .....	38
22. Relation entre les paramètres de réponse et les erreurs de mesure .....	38
22.1 Erreurs causées par le temps de réponse $T$ .....	38
22.2 Erreurs causées par le temps de réponse partiel $T_a$ .....	40
22.3 Erreurs causées par le temps de distorsion initial $T_0$ .....	40
23. Critères relatifs aux corrections .....	40
23.1 Conditions pour que les mesures soient suffisamment précises sans corrections .....	40
23.2 Conditions de corrections des mesures et limites d'application des corrections .....	42
23.3 Procédures lorsque les oscillations mesurées excèdent le niveau permis .....	46
24. Evaluation d'un circuit de mesure par la méthode de comparaison .....	46

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	7
PREFACE .....	7
INTRODUCTION .....	9
SECTION ONE – GENERAL	
Clause	
1. Scope .....	9
2. Object .....	9
SECTION TWO – MEASUREMENT OF DIRECT VOLTAGES	
3. General .....	9
4. Systems for measuring the steady-state value of direct voltages .....	11
5. Systems for measuring ripple voltage .....	11
6. Determination of voltage ratios and scale factors .....	13
7. Determination of the amplitude-frequency response of a measuring system .....	13
8. Possible sources of error and precautions .....	13
SECTION THREE – MEASUREMENT OF ALTERNATING VOLTAGES	
9. General .....	15
10. Systems for measuring the amplitude of alternating voltages .....	15
11. Systems for measuring the amplitude of harmonics .....	17
12. Determination of voltage ratios and scale factors .....	17
13. Determination of the amplitude-frequency response of a measuring system .....	19
14. Possible sources of errors and precautions .....	19
SECTION FOUR – MEASUREMENT OF IMPULSE VOLTAGES	
15. General .....	19
16. Measuring system components .....	21
16.1 Voltage divider .....	21
16.2 High voltage lead .....	21
16.3 Damping resistor .....	23
16.4 Oscilloscope .....	23
16.5 Peak voltmeter .....	23
16.6 Coaxial cable and matching devices .....	25
16.7 Earth returns .....	25
17. Determination of voltage divider ratios and scale factors .....	25
18. Response of a measuring system .....	27
19. Experimental procedure for measuring the unit step response .....	29
20. Determination of the response parameters from step response oscillograms .....	31
20.1 Determination of the virtual starting point $0'$ and unit amplitude .....	31
20.2 Determination of the response time $T$ .....	31
20.3 Determination of the initial distortion time $T_o$ .....	33
20.4 Determination of the response time $T_t$ of the system without high voltage lead .....	33
20.5 Determination of the resonant frequency range .....	35
20.6 Determination of partial response time $T_a$ .....	35
21. Determination of the response parameters by the sphere-gap method .....	35
21.1 Determination of the response time $T$ .....	35
21.2 Determination of the partial response time $T_a$ or $T_a'$ .....	37
21.3 Determination of the response time $T_t$ of the system without high voltage lead .....	37
21.4 Determination of the resonant frequency range .....	39
22. Relation of response parameters to measuring errors .....	39
22.1 Errors caused by response time $T$ .....	39
22.2 Errors caused by partial response time $T_a$ .....	41
22.3 Errors caused by initial distortion time $T_o$ .....	41
23. Criteria relating to corrections .....	41
23.1 Conditions for measurements to be sufficiently accurate without corrections .....	41
23.2 Conditions for correcting measurements and limits of application of the corrections .....	43
23.3 Procedures for cases when recorded oscillations exceed permitted level .....	47
24. Evaluation of a measuring system by comparison method .....	47

Articles	Pages
25. Sources d'erreurs diverses, précautions .....	46
25.1 Rapport du diviseur pour des chocs de longue durée .....	46
25.2 Effets de proximité .....	48
25.3 L'effet de couronne, précautions .....	48
25.4 Contrôle du niveau de perturbations .....	48
SECTION CINQ – MESURE DES COURANTS DE CHOC	
26. Généralités .....	50
27. Dispositifs de mesure couramment utilisés .....	50
27.1 Constituants du circuit de mesure .....	52
27.2 Réponse à l'échelon des circuits de mesure de courant .....	52
28. Précautions .....	54
SECTION SIX – ERREURS DE MESURE	
29. Evaluation statistique .....	54
ANNEXE A – Diviseurs à résistance .....	58
ANNEXE B – Bases mathématiques du temps de réponse $T$ .....	60
ANNEXE C – Procédure pour déterminer si les oscillations sont présentes sur l'objet en essai .....	64
FIGURES .....	66

With thanks

Clause	Page
25. Various sources of errors, precautions .....	47
25.1 Divider ratio for long impulse duration .....	47
25.2 Proximity effects .....	49
25.3 Corona effects, precautions .....	49
25.4 Disturbance level check .....	49
SECTION FIVE – MEASUREMENT OF IMPULSE CURRENTS	
26. General .....	51
27. Commonly used measuring systems .....	51
27.1 Measuring system components .....	53
27.2 Step response of current measuring systems .....	53
28. Precautions .....	55
SECTION SIX – MEASURING ERRORS	
29. Statistical evaluation .....	55
APPENDIX A – Resistor dividers .....	59
APPENDIX B – Mathematical basis for response time $T$ .....	61
APPENDIX C – Procedure to determine if oscillations are present across the test object .....	65
FIGURES .....	66

WITHDRAWN

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION

#### Quatrième partie: Guide d'application des dispositifs de mesure

##### PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

##### PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes N° 42 de la CEI: Technique des essais à haute tension.

Elle constitue la révision de la partie de la Publication 60 de la CEI qui traite des procédés de mesures et d'étalonnage nécessaires afin de remplir les conditions de précision spécifiées. Elle remplace plus particulièrement la section huit, les annexes et les notes techniques de la Publication 60 de la CEI.

Lors d'une réunion tenue à Bucarest en 1962, une discussion générale avait eu lieu au sujet des modifications et additifs à prévoir pour la Publication 60 de la CEI, alors en cours d'impression. Il en résulta des projets qui furent diffusés et discutés à Aix-les-Bains en 1964, à Tokyo en 1965, à Londres en 1968, à Leningrad en 1971 et à Ottawa en 1975. A la suite de cette dernière réunion, un projet, document 42(Bureau Central)27, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en avril 1976.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	Japon
Autriche	Norvège
Belgique	Pologne
Brésil	Roumanie
Canada	Royaume-Uni
Corée (République de)	Suède
Danemark	Suisse
Egypte	Tchécoslovaquie
Espagne	Turquie
Etats-Unis d'Amérique	Union des Républiques
France	Socialistes Soviétiques
Italie	Yugoslavie

##### Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications n°s 52: Recommandations pour la mesure des tensions au moyen d'éclateurs à sphères (une sphère à la terre).  
60-2: Techniques des essais à haute tension, Deuxième partie: Modalités d'essais.  
60-3: Techniques des essais à haute tension, Troisième partie: Dispositifs de mesure.  
186: Transformateurs de tension.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES**

**Part 4: Application guide for measuring devices**

**FOREWORD**

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

**PREFACE**

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 42, High-Voltage Testing Techniques.

It constitutes a revision of that part of IEC Publication 60 which deals with measuring and calibration procedures which will satisfy the specified requirements for accuracy. More specifically it replaces Section eight, the appendices and the technical notes of the IEC Publication 60.

During a meeting in Bucharest in 1962, a general discussion was held concerning which modifications and addenda were foreseen for IEC Publication 60, then being printed. Subsequent drafts were circulated and discussed in Aix-les-Bains in 1964, in Tokyo in 1965, in London in 1968, in Leningrad in 1971 and in Ottawa in 1975. As a result of this latter meeting, a draft, Document 42(Central Office)27, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in April 1976.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria	Norway
Belgium	Poland
Brazil	Romania
Canada	Spain
Czechoslovakia	Sweden
Denmark	Switzerland
Egypt	Turkey
France	Union of Soviet
Germany	Socialist Republics
Italy	United Kingdom
Japan	United States of America
Korea (Republic of)	Yugoslavia

*Other IEC publications quoted in this standard:*

Publications Nos. 52: Recommendations for Voltage Measurement by Means of Sphere-gaps (One Sphere Earthed).

- 60-2: High-voltage Test Techniques, Part 2: Test Procedures.  
60-3: High-voltage Test Techniques, Part 3: Measuring Devices.  
186: Voltage Transformers.

## TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION

### Quatrième partie: Guide d'application des dispositifs de mesure

#### SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

##### 1. Domaine d'application

Ce guide d'application est applicable:

- aux mesures des tensions continues;
- aux mesures des tensions alternatives;
- aux mesures des tensions de choc;
- aux mesures des courants de choc;
- aux erreurs de mesure.

##### 2. Objet

L'objet de ce guide d'application est de présenter des renseignements sur:

- des dispositifs de mesure pour des tensions continues;
- des dispositifs de mesure pour des tensions alternatives;
- des dispositifs de mesure pour des tensions de choc;
- des dispositifs de mesure pour des courants de choc;
- l'évaluation statistique des erreurs de mesure.

En général, l'emploi des dispositifs et des procédés de mesure et d'étalonnage décrits ci-après remplira les conditions de précision spécifiées dans la Publication 60-3 de la CEI: Techniques des essais à haute tension, troisième partie: Dispositifs de mesure. L'emploi de ces procédés n'est pas obligatoire; d'autres peuvent être utilisés s'il est établi qu'ils donnent la même précision. Les mesures de tension à l'aide d'éclateurs à sphères sont examinées dans la Publication 52 de la CEI: Recommandations pour la mesure des tensions au moyen d'éclateurs à sphères (une sphère à la terre).

## HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES

### Part 4: Application guide for measuring devices

#### SECTION ONE – GENERAL

##### 1. Scope

This application guide is applicable to:

- measurement of direct voltages;
- measurement of alternating voltages;
- measurement of impulse voltages;
- measurement of impulse currents;
- measuring errors.

##### 2. Object

The object of this application guide is to provide information on:

- measuring devices for direct voltages;
- measuring devices for alternating voltages;
- measuring devices for impulse voltages;
- measuring devices for impulse currents;
- statistical evaluation of measuring errors.

In general, use of the devices and of the measuring and calibration procedures described herein will satisfy the requirements of accuracy specified in IEC Publication 60-3, High-voltage Test Techniques, part 3: Measuring Devices. Their use is not mandatory; others may be used if they are shown to have equal accuracy. Voltage measurements with sphere-gaps are dealt with in IEC Publication 52, Recommendations for Voltage Measurement by Means of Sphere-gaps (One Sphere Earthed).